## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-061347

(43)Date of publication of application: 04.03.1994

(51)Int.CI.

H01L Z1/5Z HO1L Z1/68

(21)Application number: 04-213094

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

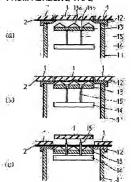
11.08.1992

(72)Inventor: YOSHIDA EIJI

## (54) METHOD AND APPARATUS FOR SEPARATING CHIP FROM ADHESIVE TAPE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To separate semiconductor chips from an adhesive tape without causing damage to them. CONSTITUTION: A chip separator having a support member 13 provided with projected parts 13a and a push-up member 14 provided with pins 15, whose upper ends are acute, is used. First, in a state that the projected parts 13a come into contact to one part of the rear of an adhesive tape 2 to support a ship 1, the tape 2 is sucked downward and is partially peeled. Moreover, the pins 15 break through the tape 2 and rise so that the chip 1 is completely separated from the tape 2.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.11.1998

[Date of sending the examiner's decision of

rejection

21 03 2001

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号 特開平6-61347

(43)公開日 平成6年(1994)3月4日

(51)Int.Cl.5	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
HOIL 21/78	Y	8617-4M		
21/52	F	7376-4M		
21/68	E	8418-4M		

		審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)
(21)出顯番号	特顯平4-213094	(71)出願人 000005223 富士通株式会社
(22)出願日	平成 4年(1992) 8月11日	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 (72)発明者 吉田 英治 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
		富士通妹式会社内 (74)代理人 弁理士 井桁 貞一
		*

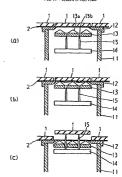
## (54) 【発明の名称】 チップ剝離の方法及び装置

### (57)【要約】

【目的】 半導体チップを粘着テープから剥離する方法 とそのための装置に関し、刺離に伴うチップの損傷の防 止を目的とする。

[構成] 凸部13a を備えた支持部材13と上級が尖段な ピン15を備えた突き上げ部材14とを有するテップ剥離炎 歴を使用する。先ず凸部13a が総着テープ2を下方 に接してチップ1を支持した状態で枯着テープ2を下方 に吸引し、部分的に刺離させる。更にピン15が粘着テー プ2を突き破って上昇してチップ1を突き上げ、完全に 剥離させる。

#### 本条明の字統例の説明



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 粘着テープ(2) 上に貼付されたチップ (1) を該粘着テープ(2) から剥離する方法であって、 該チップ(1) を支持した状態で該粘着テープ(2) を下方 に吸引して該チップ(1) から該粘着テープ(2) を部分的 に剥離し、

その後、該粘着テープ(2) を貫通して上昇する上端が尖 鋭なピン(15)により該チップ(I) を突き上げて該チップ (1) を該粘着テープ(2) から全面的に剝離することを特 徴とするチップ剝離方法。

【請求項2】 粘着テープ(2) 上に貼付されたチップ (1) を該粘着テープ(2) から剥離する装置であって、 上面に凸部(13a) を備えた支持部材(13)と上端が尖鋭な ピン(15)を備えた突き上げ部材(14)とを有し、 該凸部(13a) が該粘着テープ(2) の裏面の一部に接して 該チップ(1) を支持した状態で該粘着テープ(2) を下方 に吸引すると共に該ビン(15)が上昇して該チップ(1)を 突き上げるように構成したことを特徴とするチップ剥離

## 【発明の詳細な説明】

# 装置. [0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体チップを粘着テー プから剥離する方法及び装置に関する。半導体チップは 半導体ウェーハをダイシングして得る。半導体ウェーハ のダイシングは予め裏面に粘着テープを貼り付けた半導 体ウェーハを回転するダイシングブレードで格子状に切 断・分割する方式が一般的である。従って、このように して得た半導体チップをリードフレーム等にボンディン グするに際しては、これを粘着テープから剥離する必要 がある。

#### [0002]

【従来の技術】従来の一般的な技術を図3を参照しなが ら説明する。図3は従来例の説明図であり、要部を断面 図で示している。同図において、図1と同じものには同 一の符号を付与した。

【0003】先ず、チップ剥離装置の要部を説明する。 11は筒体であり、真空排気装置 (図示は省略) に連通し ている。简体11の上端には上面が平坦なキャップリング 12が装着されている。14は突き上げ部材であり、上端が 尖鋭なピン15を複数本 (例えば四本) 有し、上下動機構 (図示は省略) により上下動する。

【0004】次に、このチップ剥離装置によりチップを 剝離する方法を説明する。チップ1を貼付した粘着テー プ2をこのチップ剥離装置に装着すると、粘着テープ2 の裏面がキャップリング12に密着して筒体11の上端を塞 ぐ。初期状態では突き上げ部材14は下がっている。この 状態で簡体11内の真空排気を開始すると共に突き上げ部 材14を上昇させる。ピン15が粘着テープ2を突き破って チップ1を突き上げ、チップ1が粘着テープ2から剥離 される。このチップ1をコレット16で真空吸着して他の 部分(通常はボンディング部)へ搬送する。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】近年、半導体チップの 大型化が進められている。大型化と同時に薄型化される ことも多い。チップが大型化すれば、当然剥離に要する 力が増加する。従って、大型チップを上記のような方法 で剥離すると、チップ背面のピンとの接触部には大きな 集中応力が発生して傷がつき、これがその後の工程で次 第に成長することがあった。このような場合、特に薄型 化されたチップでは、樹脂封止工程等でチップが割れる おそれがある。

【0006】この対策として、ピンの本数増加やレイア ウト変更等が試みられているが、根本的な解決策とはな っていない。本発明はこのような問題を解決して、大型 チップであってもチップが損傷を受けることなく剥離す ることが可能なチップ剥離方法及びチップ剥離装置を提 供することを目的とする。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】この目的は、本発明によ れば、(1) 粘着テープ上に貼付されたチップを該粘着 テープから剥離する方法であって、該チップを支持した 状態で該粘着テープを下方に吸引して該チップから該粘 着テープを部分的に剥離し、その後、該粘着テープを貫 通して上昇する上端が尖锐なピンにより該チップを突き 上げて該チップを該粘着テープから全面的に剝離するこ とを特徴とするチップ剥離方法とすることで、[2] 粘 着テープ上に貼付されたチップを該粘着テープから剥離 する装置であって、上面に凸部を備えた支持部材と上端 が尖鋭なピンを備えた突き上げ部材とを有し、該凸部が 該粘着テープの裏面の一部に接して該チップを支持した 状態で該粘着テープを下方に吸引すると共に該ビンが上 昇して該チップを突き上げるように構成したことを特徴 とするチップ剝離装置とすることで、達成される。

#### 180001

【作用】本発明によれば、ピンがチップを突き上げる前 に、支持部材の複数の凸部が粘着テープの裏面に接触し てチップを支持し、この状態で粘着テープを下方に吸引 する。従って、ピンがチップを突き上げる時点では、既 に粘着部の大部分(例えば70~80%程度)が剝離されて いるから、比較的小さな力でチップを粘着テープから剥 離することが出来る。従って、大型チップであっても、 剥離時にチップに過大な応力を生じて傷がつくことはな Ļ١.

### [0009]

【実施例】本発明に係るチップ剥離方法の実施例を図 1. 図2を参照しながら説明する。図1 は本発明の実施 例の説明図であり、要部の断面図を工程順に示してい る。 図2は支持部材の一例を示す斜視図である。 図にお いて、1はチップ、2はチップ1を貼付する粘着テープ である。11~はいずれもチップ剥離装置を構成する部材 である。

[0010] 先生、チップ炯幌基度の雲部を投明する。 11は病体であり、真空排気装置(図示は省略)に遠通し いち。情格に10と帰には上部が平坦なキャップリング 12が装着されている。13は支持部材であり、図2のよう に複数値(例えば九側)の企師13 (例えばそれぞれ四 角錐状をなしている)を有し、筒体11的で上下に動く。 14は発き上げ部材であり、上端が尖板などン15を複数本 (例えば四本) 有し、筒体11内で支持部材13とは独立し 七上下動することが出来る。この際、ピン15は支持部材 13の賃泊利36 内で上下する。

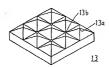
[0011] 次に、このチップ刺離装置によりチップを 剥腹する方法を視明する。チップ1を貼けした私帯テー プ2をこのチップ刺離装置に接着すると、粘着テープ の裏面がキャップリング12に番音し、筒体11の上始を塞 ぐ。初期状態では支持部材13と突き上げ部材14は末に下 がっており、粘着テープ2には接触していない。又、ピ ン15の上端は突き上げ部材14の上端より低い位置にある (図1 (図) 参照)。

[0012] 先代、支持部材1を突き上げ部材1と共に 上昇させる。凸部13 の上端が結巻デープ2の裏面に接 触すれば少なくも支持部材130上昇を停止し、簡終11 内の真空排気を開始する。その結果、結準デープ2が下 方に吸引され、凸部13 と指導デーブ2との接触点とそ の近傍以外の部分では、結都デーブ2との接触点とそ の近傍以外の部分では、結準デーブ2がデッブ1から剥 欄される (3016) 参照)。

【0013】次に、この真空吸引状態を維持しつつ突き 上げ部材14のみ更に上昇させると、ピン15が粘着テープ 2を突き破ってチップ1を突き上げ、チップ1が粘着テ ープ2から完全に剥離される(図1(c) 参照)。この位

[國立]

### 支持部材の一例を示す斜視図



置でチップ1をコレット(図示は省略)で真空吸着して 他の部分(例えばボンディング部)へ搬送する。その 後、筒体11内の真空排気を停止し、支持部材13と突き上 け7部材14とを初期状態に戻して、一サイクルを終了す

【0014】以上の装置を用い、以上の方法により5× 13mmのチップを剥離した結果、チップ裏面には損傷が認 められなかった。本発明は以上の実施例に限定されるこ となく、更に積々変形して実施することが出来る。 【0015】

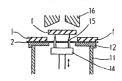
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 大型チップであってもチップが損虧を受けることなく剥離することが可能なチップ制理方法及びチップ剥離装置 を提供することが出来、半導体装置の品質向上等に寄与

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の実施例の説明図である。
- 【図2】 支持部材の一例を示す斜視図である。
- 【図3】 従来例の説明図である。
- 【符号の説明】
- 1 チップ
- 2 粘着テープ
- 11 14144
- 12 キャップリング
- 13 支持部材
- 13a 凸部 13b 貫通孔
- 14 突き上げ部材
- 15 ピン
- 16 コレット

[図3]

## 従来例の説明図



(図1)

#### 大学組の宇持備のかば組织

